Synthetic Chemistry of Fine Particles, 2015

微粒子合成化学·講義

http://res.tagen.tohoku.ac.jp/mura/kogi/ E-mail: mura@tagen.tohoku.ac.jp

多元物質科学研究所 木



微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02

二者択一の考え方

科学的解析の最も大切な考え方は, (1) シンプルに考えること できるだけ単純化する (2) 二者択一問題に持ち込むこと AかBか,あるいは両方の複合系か. (3) 2者のうち, 難しい方から攻める 解決が困難な方から攻める





負に帯電 した表面 結合したイオン \oplus 表面電位(静電的反発力の源) \oplus 水 電気二重層 $(\pm$ 臼 電気二重層の厚さ ₽ ́κ 拡散対イオン Ē 雰囲気 裠 (+表面からの距離 →

 図 表面に結合したイオンは、固く結びついているのではなく、溶液中の別の イオンと入れ替わることができる。表面上に存在する寿命は10⁻⁹sのように 短い場合もあれば、何時間もの長さの場合もある。
 微粒子合成化学・2015年度 2015/06/02

対イオン (陽イオン) × × (陰イオン) 副イオン 負に帯電した表面 ď 対イオン オン濃度 \succ ρ_{m} 副イオン x = 0x

帯電表面近くでは、対イオン(表面電荷と逆符号の電荷)が蓄積し、一方 副イオンは不足する。下のグラフは1-1電解質の場合である。ここで、pmは ^{微粒子合成化学・2015年度} 2015/06/02

义

5

対イオン (陽イオン) 陰イ 副 オ - 負に帯電した表面 微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02



帯電表面近くでは、対イオン(表面電荷と逆符号の電荷)が蓄積し、一方 副イオンは不足する。下のグラフは 1-1 電解質の場合である。ここで、 ρ∞ は バルク濃度である。

分散と凝集 DLVO理論へ

Derjaguin, Landau, Verway, Overbeek

B.V.Derjaguin and L.Landau; Acta Physicochim., URSS, 14, 633 (1941).E.J.W.Verwey and J.Th G Overbeek; Theory of the Stability of Lyophobic Colloids, 193 (1948).

表 1.1 コロイド分散系の型

 分 i	散相	分批	女媒	名称	(91)
 液	 体	気		液体エアロゾル	
固	体	気	体	固体エアロゾル	煙, ほこり
気	体	液	体	酒	石 厳溶液上の泡、消火 器の泡
液	体	液	体	エマルション	牛乳、マヨネーズ
阖	体	液	体	ゾル, 懸濁コロイド; ペースト(高濃度)	・ 金 ゾル、銀ゾル :煉歯 唐
気	体	凮	体	固体抱	発泡スチロール
液	体	固	体	固体エマルション	オパール、真珠
固	体	固	体		着色ブラスチック



分散とは何か 溶媒中にコロイドが凝集せずにただよっている 凝集とは何か コロイドがより集まってくる



▶物質は本来凝集するもの ◆分子間カ→van der Waalsカ

分散と凝集 (平衡論的考察)



○van der Waalsカによる相互(凝集)











van der Waalsカによる相互作用 静電的反発力

 $V_{total} = V_{H} + V_{el}$ V_{H} : van der Waalsカによる相互作用エネルギー V_{el} : 静電的反発力による相互作用エネルギー

分散と凝集



$V_{total} = V_H + V_{el}$

- V_H: van der Waalsカによる相互作用エネルギー
- V_{el}:静電的反発力による相互作用エネルギー

V_{total}が正→粒子は分散 V_{total}が負→粒子は凝集

静電的反発力

微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02

静電的反発力

粒子表面は電荷を帯びている 証拠:電気泳動など

これが静電的反発力の源ではないか

ここからスタートする





粒子表面の電荷

イオンの周りの電子雲と同じ 離れるほど電位は小さくなる

・では、なぜ電荷を帯びるのか

粒子が電荷を帯びる理由

酸化物の場合 \circ -Si-O-H \rightarrow -Si-O⁻ + H⁺ プロトンが解離して負電荷 空気の場合 ◦何らかのイオンが吸着



表面に結合したイオンは、固く結びついているのではなく、溶液中の別の イオンと入れ替わることができる、表面上に存在する寿命は 10⁻⁹ s のように 短い場合もあれば、何時間もの長さの場合も翻訳合成化学・2015年度 2015/06/02

対イオン (陽イオン) 陰イ 副 オ - 負に帯電した表面 微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02



帯電表面近くでは、対イオン(表面電荷と逆符号の電荷)が蓄積し、一方 副イオンは不足する。下のグラフは 1-1 電解質の場合である。ここで、 ρ∞ は バルク濃度である。

電位は遠ざかると下がる

Helmholtz理論 Gouy-Chapman理論 Stern理論







現実的にはどう考えるか

実測できるのはζ電位 ζ電位=Stern電位と置ける それなら、ζ電位=Stern電位を表面電位と 見なして考えよう

Stern理論ではなく、Gouy-Chapmanの拡 散二重層理論を実社会では適用







微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02

・」川以同ていて、マンにないいとく、シントに、「シント」

 $n_{+} = n_{0+} \exp\left(\frac{-z_{+}e\psi}{kT}\right)$ (1) $n_{-} = n_{0-} \exp\left(\frac{z_{-}e\psi}{kT}\right)$ n: 拡散層中のイオンの個数濃度 n₀: バルク溶液中のイオンの個数濃度 z: イオンの価数 k:ボルツマン定数 T: 温度 Ψ: 問題にしている点における電位 +-: 陽イオン、陰イオンを表す

ψ0は電位決定イオンのバルク活量 c によって、

(2)

$$\psi_{0} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{c}{c}$$

R: 気体定数
 $c_{0}: c \text{ at } \psi_{0} = 0$

」は元二日に」、1000110日にの、10000110/10

$$\Delta \Psi = \operatorname{div} (\operatorname{grad} \Psi) = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \quad (3)$$

を基礎にして求められる。
 $\varepsilon_r: 溶液の比誘電率$
 $\varepsilon_0: 真空の誘電率$
 $\rho: 電荷密度$

ド 电 1 回 近 及 は、対称型電解質 ($z_+ = z_- = z, n_{0+} = n_{0-} = n$) に対して、

$$\rho = ze(n_{+}-n_{-})$$

$$= nze\left\{ \exp\left(-\frac{ze\psi}{kT}\right) - \exp\left(\frac{ze\psi}{kT}\right) \right\}$$

$$= -2nze \sinh\left(\frac{ze\psi}{kT}\right) \qquad (4)$$

work 平板電気二重層に対する、Poisson-Boltzmann 式は、 (3),(4)式から x 方向だけを考えて

$$\frac{d^{2}\psi}{dx^{2}} = \frac{2nze}{\sinh \frac{ze\psi}{kT}}$$
(5)式を積分して、(5)

$$\tanh \frac{z e \psi}{4kT} = \tanh \left(\frac{z e \psi_0}{4kT} \right) \exp(-\kappa x) \qquad (6)$$



次に平板電気二重層間の相互作用を考える



作用する力Pは

 P = P_E + P_o
 (15)

 静電気成分
 +
 浸透圧成分

 (電気力線により内側に引かれる力) +
 (対イオンの浸透圧により外側へ押される力)

$$P_{E} = -\frac{\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}}{2} \left(\frac{d\psi}{dx}\right)^{2}$$
$$P_{O} = (n_{+} + n_{-})kT - 2nkT \qquad (16)$$
f_0 は市に f_E カソロハロへ、似は区元/パロスワン 板の接近過程で表面の電位 Ψ_0 が変化しなければ、 P_E の寄与を無視して、(1)と(16)の P_o の式から、 板の受ける反発力 $P_{R}(h)$ は単位面積あたり (このときの考え方は、2つの平板の丁度中間の 面と無限遠の面を考え、中間の面上では、対称性 から電場は零、無限遠の平面でも電場は零である から、浸透圧成分のみを考えればよい、というこ とになる)

 $P_{R}(h) = 2nkT \left\{ \cosh \frac{ze\psi_{h/2}}{kT} - 1 \right\}$ ってにるこう る 电正

 $zew / 4kT \le 1$ then $tanh(ze\psi / 4kT) \cong ze\psi / 4kT$ (この近似は、後述するように、 $\psi < 20 \text{ mV}$ のとき成立する)

$$\Psi_{(h/2)} = \frac{8kT}{ze} \gamma \exp\left(-\kappa \frac{h}{2}\right) \qquad (18)$$

$$\gamma = \tanh\left(\frac{ze\Psi_0}{4kT}\right) \qquad (19)$$

(11)+/ /

 $zey_{h/2}/kT \leq 1 \text{ then } P(h) \cong nkT \{ze\psi_{h/2}/kT\}^2$ (この近似は、 $\kappa h > 1$ 、つまり、hが電気二重層の厚さ よりも長いところで成り立つ 近似には $\cosh y \cong 1 + y^2$ を使用した) すると、

 $P_{R}(h) = 64nkT\gamma^{2}\exp(-\kappa h)$ (20)

派ノし、丁似间ツノ电ス→里宿ツノ恒ユド用ーハアイ、 (み

$$V_R(h) = -\int_{\infty}^{h} P_R(h) dh = \frac{64nkT}{\kappa} \gamma^2 \exp(-\kappa h)$$

(21)

次に球形粒子間の相互作用を考える

次に球形粒子間の相互作用を考えよう

微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02

Derjaguin近似から球形粒子の相互作用カへ

レUJagum 火山火.

半径 $a_1 \geq a_2$ の球形粒子の最近接距離Hのとき ($H << a_1, a_2$)

$$P_{R}(H) = 2\pi \left(\frac{a_{1}a_{2}}{a_{1} + a_{2}} \right) V_{R}(H)$$
(22) $\downarrow \psi a_{1} = a_{2} = a \mathcal{O} \succeq \rightleftharpoons,$

$$P_{R}(H) = \frac{64\pi ankT}{\kappa} \gamma^{2} \exp(-\kappa h) \qquad (23)$$

「レンノ し、 十二土 ひ マノ 切 ハンケエ 」 マノ 「日 旦」 | ト / コ ー / トノ ビ 、 し く

$$V_{R}(H) = -\int_{\infty}^{H} P_{R}(H) dH$$
$$= \frac{64\pi ankT}{\kappa^{2}} \gamma^{2} \exp(-\kappa h) \qquad (24)$$

Ze $\psi_0/4kT \leq 1$ then tanh(*ze* $\psi_0/4kT$) $\cong ze\psi_0/4kT$ (*ze* $\psi_0=4kT$ は、1:1 電解質で25°Cで、 $\psi_0=103 \text{ mV}$ のとき成立、 $\psi_0=20 \text{ mV}$ 以上では、*ze* $\psi_0/4kT$ と tanh{*ze* $\psi_0/4kT$ }に、 1%以上のずれが生じる ので、20mV 以下でこの近似は成り立つとしてよい)

$$P_{R}(H) = 2\pi a \varepsilon_{r} \varepsilon_{0} \kappa \psi_{0}^{2} \exp(-\kappa h) \qquad (25)$$

 $V_{R}(H) = 2\pi a\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}\psi_{0}^{2} \exp(-\kappa h)$ を行うと、

(26)

$$P_{R}(H) = 2\pi a \varepsilon_{r} \varepsilon_{0} \kappa \psi_{0}^{2} \exp(-\kappa h)$$
(25)
$$V_{R}(H) = 2\pi a \varepsilon_{r} \varepsilon_{0} \psi_{0}^{2} \exp(-\kappa h)$$
(26)
(13) 武を使うと、 (26)

$$P_{R}(H) = \frac{2\pi a\sigma^{2}}{\kappa \varepsilon_{r} \varepsilon_{0}} \exp(-\kappa H)$$
(27)

$$V_{R}(H) = \frac{2\pi a\sigma^{2}}{\kappa^{2}\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} \exp(-\kappa H)$$
(28)

 $\sigma_0 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \kappa \psi_0 \quad (13)$

微粒子合成化学·2015年度 2015/06/02

van der Waals相互作用



vali uui vvaaio ノノマノ火」ド人上し



全相互作用エネルギーは



$$V_T(H) = 2\pi a \varepsilon_r \varepsilon_0 \psi_0^2 \exp(-\kappa h) - \frac{aA}{12H} \quad (33)$$

式の意味を考える

溶液条件によってどう変わるのか

● 徽粒子合成化学·2015年度

aA $V_T(H) = 2\pi a \varepsilon_r \varepsilon_0 \psi_0^2 \exp(-\kappa H) - \frac{1}{4}$ $\varepsilon_r, \varepsilon_0, \psi_0, A$ は定数 aは粒子サイズ とすると、変化するのはkだけ

 $\kappa^2 = \frac{2nz^2e^2}{1\pi}$ $\varepsilon_r \varepsilon_0 kT$ eは電気素量、 $\mathcal{E}_r \mathcal{E}_0$ は誘電率、 kはボルツマン定数 n イオン個数濃度 z. イオンの価数 • 微粒子合成化学·2015年度 絶対温度

 $2015/06/02 \bullet 50$

n イオン濃度 → 増加 イオンの価数→増加 Z絶対温度 → 減少 T *к* 增加

 $V_T(H) = 2\pi a \varepsilon_r \varepsilon_0 \psi_0^2 \exp(-\kappa H) - \frac{uA}{12H}$

これを図に書いてみる

● 微粒子合成化学·2015年度









2015/06/02



図 DLVO 相互作用のエネルギー対距離プロフィルの模式図

(a) 表面は強く反発する;小さいコロイド粒子は"安定"のままである.

(b) もし、2次極小が十分深い場合、表面はそこで安定な平衡になる;コ ロイドは"安定"のままである。

(c) 表面は2次極小に落ち込む;コロイドはゆっくり凝集する.

(d) 表面は2次極小に落ち込んだままか,または付着する;コロイドは急速に凝集する.

^{微粒子}食^{水学}表面わよびコロイドはともに急速に合一する.

2015/06/02





なぜ、シリカ粒子は波長よいも小さかったのか。

酸化物の等電点 結晶面、構造等によって変化する 等電点とはゼータ電位が 0 (ゼロ)になるpH

- SiO₂ 2~3
- TiO₂6~8
- Fe₂O₃ 6~8
- ZrO₂ 7~9
- Al_2O_3 7~9
- MgO 9~11



いちのいで会館や海地獄の温泉水のpH: 8~9









左側が、温泉水。右側は、温泉水に、KCI(塩化カリウム)を 混ぜて、1 mol/I KCI溶液としたもの 2~3時間で完全に凝集体となって沈殿 右側の底にこずんでいるのが、そのシリカコロイド凝集体

コーヒー牛乳に塩を入れる

乳脂肪が浮上している

1 mol/L KCl溶液

● 微粒子合成化学·2015年度

2015/06/02 • 64

コーヒー牛乳だけ











● 微粒子合成化学·2015年度

豆腐

67

□ 通常の大豆蛋白質の等電点は4.5~5.0程度 □ pH 5以上で、一 ■ pH 4.5 以下で、+ □ 家庭の水のpHは +**5.0~6.0** □ 等電点付近ではホモ凝集 一夕電位 pHを上げると分散 Ť



微粒子合成化学·2015年度

2015/06/02

微粒子合成化学·2015年度 68

微粒子合成法

2015/06/02

ゲルーゾル法で合成した粒子





69

単分散粒子とは

サイズ、形態、構造、組成が均一な粒子群 おおむねサイズの標準偏差が10%以内のものをさす 単分散粒子は上記の性能が均一であるために、それだ けで機能性材料となる。なぜならば、全体で平均化される のではなく、粒子1個1個がもつ特性がそのまま反映され るから。

たとえば、酸化鉄(α -Fe₂O₃)だと、単分散粒子ではないと、 べんがらと呼ばれる真っ赤な塗料だが、サイズが1 μ m程 度で、形態が長いと黄色っぽくなり、平板だと真っ赤にな る。

Stöber法シリカ粒子



きれいな単分散粒 子で、工業的にも多 く利用されている。

単分散粒子合成のための一般 的指針

(T. Sugimoto, Adv. Colloid Interface Sci. 28, 65 (1987).)




 $\boldsymbol{\gamma}$

Gibbs-Thomson 効果

溶解度の粒径依存性に対する Gibbs-Thomson 効果は次の式で表 される

$ln(C_r/C_{\infty}) = 2\gamma V_M / (rRT)$

ここで Cr は半径 r の粒子に対する平衡溶質濃度, C_∞ は無限平面に 対する平衡溶質濃度 (溶解度), γは表面自由エネルギー (正確にはこ の固体/液体界面における界面自由エネルギー), V_M はモル体積 (物 質 1 mol の示す体積, すなわちモル質量/比重), r は粒子半径, R は 気体定数, T は温度

大雑把には1µm以下程度の微粒子系に Gibbs-Thomson 効果は表 れることがわかる. なお, 1 nm では極端に大きな値になるが, そもそ もこの大きさでは巨視的な熱力学をそのまま適用すること自体に問題 がある.

2015/06/02

安定核の大きさ

核生成

幼核(embryo)生成 \rightarrow 不安定核 安定核生成【不確定性原理的】 安定核サイズは、溶解度に依存 溶解度が大きい材料の安定核サイズは大きくなる 溶解度が小さいと、サイズは小さくなる → この場合、成長できないことが多い

核生成と成長の分離

過飽和度の制御

- •希薄系あるいはリザーバーの存在
- 均一核生成に必要な過飽和度は通常不均一核生成に比べて大きい

核生成期間の制御

•核生成期を成長期に比べて格段に短くするなど

均一核生成

溶液中にnモルの溶質が析出し半径rの結晶相(固相)が生成したとき(均一核生成)の自由 エネルギー変化 $\Delta G(n)$ は

$$\Delta G(n) = 4\pi r^2 \gamma - n\Delta \mu$$

γは液固界面エネルギー、Δμは1 molあたりの自由エネルギー、Δμは過飽和度の関数であ り過飽和度が大きくなるとΔμはも大きくなる。析出する結晶相を球形とすれば、結晶相のモ ル体積をνとして次のように書ける。

$$\Delta G(n) = 4\pi r^2 \gamma - \left(4\pi r^3 \Delta \mu\right)/3\nu$$

不均一核生成



溶質と平面の濡れ角を θ 、曲率半径をrとすれば、析出に伴うエネルギー変化 $\Delta G'(r)$

$$\Delta G'(r) = \left\{ 4\pi r^2 \gamma - \left(4\pi r^3 \Delta \mu\right)/3\nu \right\} \times f(\theta)$$

$$f(\theta) = \left\{ (1 - \cos \theta) \left(2 - \cos \theta - \cos^2 \theta \right) \right\}/4$$

$$\therefore 0 \le f(\theta) \le 1$$

rで微分して0に等しいとし、ΔG(r)が極大をとるrの値を臨界半径(臨界曲率半径)といいr*で表す。

 $r^* = 2\gamma v / \Delta \mu$ 別の言い方では、安定核のサイズ。

臨界曲率半径が
だであるならば、その時の析出核の体積は、それぞれ

均一核生成
$$(4\pi/3) \times (r^*)^3$$

不均一核生成 $(4\pi/3) \times (r^*)^3 \times f(\theta)$

となり、常に不均一核の方が体積は小さい

均一核生成と不均一核生成のそれぞれの生成速度」は

$$J_{\text{homo}} = N_A \exp\left(-\Delta G(r^*)/RT\right)$$
$$J_{\text{hetero}} = N_C \exp\left(-\Delta G'(r^*)/RT\right)$$

均一核生成と不均一核生成のそれぞれの生成速度の比は

$$N_A \cong N_C$$

$$\therefore J_{\text{homo}} / J_{\text{hetero}} = \exp\left[-\Delta G(r^*)(1 - f(\theta))\right] / RT$$

となり、常に1より小さい。すなわち、不均一核生成の方が速度論的にも有利なのである。







希薄系

塩濃度を低くして電気二重層による静電的反発力 で凝集防止

保護コロイド

• 粒子表面に吸着させて凝集を防止

粒子固定

ゲル網などに固定化してブラウン運動を抑制

モノマーの留保

リザーバーの存在

- 酸化物粒子:酸化物のOは水がリザーバー。故に 金属イオンの方を制御する
- 金属:金属状態は溶解度が非常に低いので成長 させるための工夫が必要

外部からの添加

ハロゲン化銀のようにダブルジェット法などを利用
 する

単分散粒子合成法

ゾルーゲル法、希薄系など

Stöber法シリカ粒子



主要な合成条件:

TEOS=Tetraethylorthosili cate, Si(-O-C₂H₅)₄ 0.1~ 0.5 mol/L

溶媒=エタノール

NH₃(触媒)=1~10 mol/L

H2O= 0.5~2.0 mol/L

温度= 0~30 ℃

ゾルーゲル法粒子

TiO2, ZrO2など

温度が低いため、調製直後は非晶質のものが多い。 そのため、高温処理する場合がある

非晶質の場合は球形となる

SiO2: W. Stöber, A. Fink, and E. Bohn: J. Colloid Interface Sci. 26, (1968) 62.

TiO2: E.A. Barringer and H.K. Bowen: J. Am. Ceram. Soc. 67 (1984) C-113.

E. A. Barringer, N. Jubb, B. Fegley, Jr., R. L. Pober, and H. K. Bowen: in "Ultrastructure Processing of Ceramics, Glasses, and Composites," (L. L. Hench and D. R. Ulrich, Eds.), pp. 315-333. Wiley, New York, 1984.

B. Fegley, Jr., E. A. Barringer, and H. K. Bowen: J. Am. Ceram. Soc. 67, (1984) C-113.

ZrO2: K. Uchiyama, T. Ogihara, T. Ikemoto, N. Mizutani, and M. Kato: J. Mater. Sci. 22, (1987) 4343.

T. Ogihara, N. Mizutani, and M. Kato: Ceram. Intern. 13, (1987) 35.

2015/06/07 T: T. Ogihara, H. Kaneko, N. Mizutani, and M. Kato: J. Mater. Sci. Lett. 7, (1988) 867.

微粒子合成化学-2015年度. Onishi, and M. Nakagawa: J. Non- Cryst. Solids 121, (1990) 404.

その他の単分散粒子合成



• Matijevicコロイドなどが有名 ポリスチレンラテックス

- •重合反応
- •エマルジョン

•界面活性剤を使う使わないで違いがある その他